OPTICAL SWITCH

Patent Number:

JP58049916

Publication date:

1983-03-24

Inventor(s):

SHIRASAKI MASATAKA

Applicant(s):

FUJITSU KK

Requested Patent:

JP58049916

Application Number: JP19810148290 19810919

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/31

EC Classification:

Equivalents:

JP1736964C, JP4002934B

Abstract

PURPOSE:To obtain a small-sized phase difference intensity converting element having no polarization dependence, by using tapered double-refracting materials as a polarized light separating element and a polarized light synthesizing element.

CONSTITUTION:The light incident from an optical fiber 1 becomes parallel through a lens (a), and normal rays and abnormal rays separated from each other by angles in a polarized light separating element 11 consisting of a tapered double-refracting plate are incident to an electrooptic element 12 as a phase difference converting element and become elliptically polarized lights by the phase difference. These lights are incident to a polarized light synthesizing crystal 11' which has the optical axis shifted at a certain angle from that of the element 11 and has the same cut taper angle as the element 11 and has the optical axis at 45 deg. to the principal axis of the element 12 similarly to the element 11, and the normal light and the abnormal light are emitted as parallel rays 13 and 14, respectively and are converged to an optical fiber 4 through a lens (b). Meanwhile, the separation angle of components where the plane of polarization is rotated by the element 12 is increased through the element 11', and these components are not incident to the optical fiber 4. The applied voltage of the element 12 is controlled to realize a phase difference intensity converting element having no polarization dependence.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公告

$\Psi 4 - 2934$ ⑫特 許 公 報(B2)

®Int. Cl. 5		識別記号	庁内整理番号	2909公告	平成 4年(1992) 1月21日
G 02 F	1/31 1/03 1/09	5 0 5 5 0 5	7246—2K 7159—2K 7159—2K		発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 光変調器

> 判 昭62-14965 20特 顧 昭56-148290

69公 第 昭58-49916

22出 願 昭56(1981)9月19日 ❷昭58(1983)3月24日

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 @発 明 者 白崎 正 孝

勿出 顧 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 井桁 個代 理 人

審判の合議体 審判長 藤 田 審判官 矢 沢 清純 審判官 寺山 啓 進 麥 S6参考文献 特開 昭47-5490(JP,A)

1

切特許請求の範囲

1 入射用光フアイパと、

該入射用光フアイバから出射された光を平行ビ ームとする第1のレンズと、

テーパー状の複屈折物質板よりなる第1の偏光 5 角であり、 分離素子と、

偏光面変換素子と、

テーパー状の復屈折物質板よりなる第2の偏光 分離索子と、

受光用光フアイバに集束する第2のレンズと、

受光用光フアイバとがこの順序に光軸上に設置 された光変調器であつて、

上記第1の偏光分離素子及び上記第2の偏光分 ー角が同一で、且つ、該第1の偏光分離素子の頂 部と底部は各々該第2の偏光分離素子の底部と頂 部に対向し対応する面が互いに平行に設置され、 該第1の偏光分離素子の光学軸と該第2の偏光分 な面上に存在し、且つ、互いに0℃もしくは90℃ の角をなして配置されており、

該テーパー角は、平行光が該第1の偏光分離素 子、上記偏光面変換素子、該第2の偏光分離素子 を通過後、該偏光面変換素子による偏光面回転角 25 が90℃もしくは0℃の場合、該第2の偏光分離素

2

子を通過した光ピームと上記第2のレンズの光軸 のなす分離角すが

 $tan\phi > a / f(f は 第2 の レンズ の 焦点 距離、$ aは受光用光フアイパのコア径)を満すテーパー

入射用光フアイバからの光は第2のレンズで焦 点を結んだ時、該偏光面変換素子による偏光面回 転角が0℃もしくは90℃の場合に光が受光用光フ アイバに集束され、該偏光面回転角が90℃もしく 該第2の偏光分離素子から出射される平行光を 10 は00 の場合に受光用光フアイバ端面のフアイバ 軸より受光用光フアイパのコア径以上離れた点に 集光するように光を偏向することを特徴とする光。 変調器。

2 上記偏光面変換素子が電気光学素子であり、 離素子が同一の復屈折物質よりなり、そのテーパ 15 上記第1の偏光分離素子の光学軸と該電気光学素 子の主軸とのなす角度及び該電気光学素子の主軸 と上記第2の偏光分離素子の光学軸のなす角度が 等しく45°であることを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の光変調器。

離素子の光学軸は該光軸に略垂直な互いに略平行 20 3 上記偏光面変換素子が磁気光学素子である特 許請求の範囲第1項記載の光変調器。

発明の詳細な説明

本発明は偏光依存性を改良した位相差強度変換 素子に関する。

位相差強度変換素子は機能的には位相差変調素 子(例えば偏光面回転をおこすフアラデー回転子

や楕円偏光化をおこす電気光学素子など) による 位相差を透過光強度に変換する部品として用いら れる。

従来その為の方法として第1図の毎う偏光子 2、検光子2′用いる。構成法は例えば電気光学 5 素子の場合、外部からの動作に応じ偏光面の直交 する2成分に対し位相差を与える機能の位相差変 調素子3を置き、その前後に偏光子2、検光子 2'を置き、しかも偏光子2、検光子2'をそれぞ される。

すなわち、光フアイバ1から出射された光を第 1のレンズイで平行ビームにした後平行光5を偏 光子2により、特定方向の直線偏光成分のみを透 直線偏光は位相差変調素子3により楕円化され出 射される。この光のうち、検光子2′の主軸方向 の直線偏光成分のみが検光子2′を透過し、第2 のレンズロにより集束され光フアイバ4に入射す るように配置する。

従つて位相差変調素子3によつて受ける偏光面 回転角が θ (もしくは $\theta+2/\pi$) の成分のみが光 フアイバ4に入る時には偏光面回転角が θ +2/ π (もしくはθ) の成分は検光子2'で反射され光フ アイバ4には入らない。このようにして偏光面回 25 る。 転がθ(もしくはθ+2/π) の成分を通過するよ うな位差差強度変換素子となる。

しかしながら上記位相差強度変換素子は入射用 光フアイバ1から入力した光に対して偏光依存性 を有するもとなつている。即ち入射光線に対して 30 特定の偏光に対してしか偏光子2を透過させず残 りの光は捨てられており、有効に用いられていな かつた。

本発明は上述の点に鑑みてなされたもので、入 変換素子を提供するものである。

即ち本発明は入射用光フアイパと、該入射用光 フアイパから出射された光を平行ビームとする第 1のレンズと、テーパー状の複屈折物質板よりな ーパー状の複屈折物質板よりなる第2の偏光分離 素子と、該第2の偏光分離素子から出射される平 行光を受光用光フアイバに集束する第2のレンズ と、受光用光フアイバとがこの順序に光軸上に設

置された光変調器であつて、上記第1の偏光分離 素子及び上記第2の偏光分離素子が同一の複屈折 物質よりなり、そのテーパー角が同一で、且つ、 該第1の偏光分離素子の頂部とは底部は各々該第 2の偏光分離素子の底部と頂部に対向し対応する 面が互いに平行に設置され、該第1の偏光分離素 子の光学軸と該第2の偏光分離素子の光学軸は該 光軸に略垂直な互いに略平行な面上に存在し、且 つ、互いに0°(もしくは90°) の角をなして配置さ れ使用目的に応じた設定角度におくことによりな 10 れており、該テーパー角は、平行光が該第1の偏 光分離素子、上記偏光面変換素子、該第2の偏光 分離素子を通過後、該偏光面変換素子による偏光 面回転角が90℃もしくは0℃の場合、該第2の偏 光分離素子を通過した光ピームと上記第2のレン 過させ、他は反射除去する。偏光子2を透過した 15 ズの光軸のなす分離角 ϕ が $an\phi$ >a/f(fは第 2のレンズの焦点距離、aは受光用光フアイバの コア径)を満すテーパー角であり、入射用光フア イバからの光は第2のレンズで焦点を結んだ時、 該偏光面変換素子による偏光面回転角が0℃もし 20 くは90°)の場合に光が受光用光フアイバに集束 され、該偏光面回転角が90℃もしくは0℃の場合 には受光用光フアイバ端面のフアイバ軸より受光 用光フアイバのコア径以上離れた点に集光するよ うに光を偏向する光変調器を提供するものであ

> 以下本発明の実施例を第2図に示すテーバー状 の複屈折物質板を偏光分離素子及び偏光合成素子 として用いた光変調器を参照して詳細に説明す

第2図で1は入射用光フアイバ、イは第1のレ ンズ、11はテーパー状の複屈折物質板から成る 偏光分離素子、12は偏光面変換素子、11'は テーパー状の複屈折物質から成り偏光分離素子 1 1と光学軸を一定角度0℃もしくは90℃ ずらして 射光に対して100%有効に使用できる位相素強度 35 切出し、しかも同一の物質の場合にはテーバー角 の等しい偏光合成素子、口は第2のレンズ、4は 受光用光フアイバ、13,13',14,14'は 光線である。なお、偏光分離素子11、偏光合成 素子11′の光学軸は各々入射光線もしくはレン り第1の偏光分離素子と、偏光面変換素子と、テ 40 ズの光軸に対し略垂直な互いに略平行な面上に存 在し、且つ、互いに0°(もしくは90°) の角をなし て配置されて設置される。尚、第2図に示される テーパー状の複屈折板よりなる偏光分離素子1 1, 11'の断面が台形状の上底部(短辺側)を

偏光分離素子の頂部、台形状の下底部(長辺側) を偏光分離素子の底部として表す。

まず偏光分離素子11で角度分離された常光線 o及び異常光線 e に位相差変調素子12によつて 偏光面回転角0°(もしくは90°)が加えられた時に 5 は偏光合成素子11′によつて角度分離が打消さ れて平行光13,14となり、第2のレンズロで 集光した場合0℃もしくは90℃の偏光面回転を与 えられた常光oおよびeを共に受光用光フアイバ される。

次に偏光分離素子11で角度分離された常光線 o及び異常光線 e に位相差変調素子12によって 偏光面回転角90°(もしくは0°)が加えられた時に 線 o は偏光合成素子 1 1'において異常光線とし てふるまい、他方偏光面回転角が90%もしくは 0°) 加えられた異常光線 e は偏光合成素子 1 1′ において常光線としてふるまい第2図の13′, 角度分離が増大される。従つて第2のレンズロで 集光した場合90°(もしくは0°)の偏光面回転を与 えられた常光及び異常光をそれぞれ集光位置が受 光用光フアイバ4の端面の光フアイバ軸よりファ 分離を与える。このことは第3図bに模式的に示 される。

即ちレンズの焦点距離をf、光フアイパのコア 径をaとすると偏光分離素子11と偏光合成素子 11'での分離角φ は等しく (例えば両者を同一 30 の物質で作る場合にはテーパー角が等しく) その 値9 は

$$\tan \varphi > \frac{a}{f}$$

である。

電気光学結晶を用いた場合について具体的に説 明する。偏光分離素子11、偏光合成素子11′ を光が透過するときに常光oと異常光eとで屈折 角度が異なるため偏光分離が行える。複屈折物質 光を入射させると、偏光によつて屈折率が違なる ので、常光と異常光とに分れて別方向に屈折し位 相差変調素子としての電気光学素子に入射する。

電気光学結晶としては光の波長にもよるが

ZnTe、GaAs等を用いることができる。これの 結晶軸を直線偏光した入射光の偏波方向に対して 適切に設定しておくと、入射光を直交する二成分 に分解した各成分は入射面では同位相であるが、 結晶中では印加電圧により定まり偏波方向によっ て異なる屈折率を各々受けながら出射光となる。 電気光学効果によって屈折率が大きくなる軸の方 向に偏波面を持つ成分は遅く進み、屈折率が小さ くなる軸の方向に偏波面を持つ成分は速く進む。 4に集光する。このことは第3図aに模式的に示 10 この結果、結晶を出射したあとの両成分間には、 印加電圧によつて比例して位相差が生じ、これを 合成した光は一般に楕円偏光になつている。

位相差変調素子としての電気光学素子12によ りそれぞれ位相差を受け楕円化した常光及び異常 は偏光面回転角90℃もしくは0°) 加えられた常光 15 光は復屈折物質からなる 1 1 と光学軸を一定角度 ずらして切出しテーパー角の等しい第2のテーパ 一状の偏光合成素子11'に入射される。第2の テーパー状の偏光合成素子 11'の光学軸はその 軸と電気光学素子の主軸のなす角度が電気光学素 14'に示される如く偏光合成素子11'によつて 20 子の主軸と第1のテーバー状の偏光分離素子11 の光学軸がなす角度に等しくかつ45℃あるよう に、光線方向のまわりに回転したものを用いてい るので、常光・異常光に対し電気光学素子により 偏光面回転を受けない成分は第2のテーパー状の イパコア径以上離れるように常光と異常光に角度 25 偏光合成素子 1 1′の内部での常光、異常光にそ れぞれ対応するため偏光合成素子11′を透過し た常光と異常光は互いに平行光線13,14とな つて出射される。この常光、異常光の平行光線を レンズロで光フアイバ4に集束できる。

> 一方常光・異常光に対し電気光学素子により 90°の偏光面回転を受けた成分は第2のテーパー 状の偏光合成素子11'に入射した後、それぞれ 異常光、常光となるため、屈折透過光13′,1 4'は分離角がさらに増大し、第2のレンズで集 35 光しても受光用光フアイパ4には入らない。

なお受光用光フアイパ4をパワーメーターに接 続しておけば、パワーメーターには印加電圧に応 じた光出力が検出される。

以上の説明から明らかな如く、光フアイパから から成る第1のテーパー状の偏光分離素子11に 40 の光をレンズで平行ビームにして偏光面変換素子 を通す場合に、光線を偏光分離してその進行方向 を少し変えることができる偏光分離素子として、 テーパー状の複屈折物質を使い、しかも光学軸方 向を選ぶことにより偏光面が相互に直交する任意 の方向の偏光を分離できるようにすることにより 小型で偏光依存性のない位相差強度変換素子を実 現することができる。なお複屈折板、偏光面変換 素子を少し傾けることにより、それらの面での反 射光が元に戻るのを防ぐことができる。

偏光面変換素子としてフアラデー回転子、磁性 ガラス等の磁気光学素子を用いることができる。 **図面の簡単な説明**

第1図は従来の位相差強度変換素子を説明する

図、第2図は本発明の位相差強度変換素子を説明 する図、第3図は本発明の動作を説明する図であ る。

8

1,4:光フアイバ、11:テーパー状偏光分 5 離素子、11':11と光学軸を一定角度ずらして切出し、しかもテーパー角の等しいテーパー状 偏光分離素子、12:偏光面変換素子、1,口: レンズ、13,13',14,14':光線。

